Анализ полученных результатов показывает, что по твёрдости образец из ТПУ с содержанием 30 мас. % СФД уступает образцу из ТПУ с содержанием 10 мас. % АБС — пластика, но по всем остальным показателям первый образец наиболее оптимален, т.е. проведенные деформационно — прочностные испытания уплотнений на прочность, твёрдость, эластичность подтвердили результаты модельных испытаний.

Герметизирующая способность уплотнительных элементов и прочность корпуса шарового крана проверялась на испытательном стенде.

По результатам проведенных исследований и экономической целесообразности предложено технологическое решение использовать для изготовления уплотнительных элементов шаровых кранов термопластичный полиуретан с добавлением 30 мас. % СФД.

Результаты исследований, проведенные в работе, нашли заинтересованность у технического персонала и руководства завода ПУП «Цветлит» и будут выступать как один из возможных вариантов разработки новых композиционных материалов для уплотняющих элементов шаровых кранов.

Литература

- 1. Краны шаровые муфтовые, краны шаровые фланцевые: Статьи > Водоснабжение и канализация > : [Электронный ресурс] : Режим доступа: http : //www.proektant.by/content/3206.html. Дата доступа: 19.03.2018/
- 2. Карбер, М.Л. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: учеб. Пособие / М.Л. Карбер [и др.] // под ред. А.А. Берлина. СПб.: Профессия, 2008. 560 с.
- 3. Норенков, И. П. Информационная поддержка наукоемких изделий (CALS-технологии) / И.П. Норенков, П.К. Кузьмик. М. : Издво МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 217 с.

А.М. Минчуков (ГГУ имени Ф.Скорины, Гомель) Науч. рук. А.В. Семченко, канд. физ.-мат. наук, доцент

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ СТОЛБЧАТЫХ НАНОСТРУКТУР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОНИКЕ

Столбчатые наноструктуры являются перспективным материалом для современных полупроводниковых структур. Зачастую для их формирования используют оксид цинка в виде нанопроводов, наностержней

и нанолент. Такие структуры находят применение в газовых сенсорах, пьезоэлектрических устройствах, фотоэлектрических преобразователях и микро-электромеханических устройствах при наноразмерах. Подобные структуры в перспективе позволят решать некоторые проблемы миниатюризации электронных устройств. Также большой интерес вызывают уникальные оптические, теплофизические, механические и электрофизические свойства одномерных структур, отличных от объёмных материалов и плёнок. Одним из широко известных свойств оксида цинка является его хорошая электронная проводимость и высокая химическая стойкость что позволяет применять данный полупроводник в газовых и жидкостных сенсорах, а также датчиках УФ излучения.

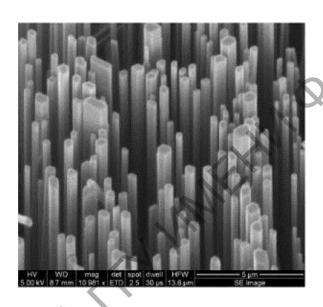


Рисунок 1 – Вид наностержней оксида цинка полученный с использованием сканирующей электронной микроскопии

Для получения столбчатых наноструктур зачастую используют получение из жидкой фазы одним из которых является получение зольгель методом. Структуры оксида цинка наносятся затравочным слоем на поверхность подложки зачастую из ацетата цинка Zn(CH₃COO)₂, в качестве подложки нередко используют кремниевые или стеклянные пластины. Все подложки предварительно тщательно очищаются ультразвуком в ацетоне и этаноле. Нанесение производят центрифугированием, данный метод заключается в том, что осаждающийся слой формируется путём растекания раствора под действием центробежных сил, а избыток радиальным потоком стекает с подложки при вращении. В дальнейшем подложка помещается в муфельную печь при температурах порядка 250 °C в течении 5 минут. В некоторых случаях центрифугирование повторяется несколько раз. Финальный отжиг проводится при температурах порядка 350 °C и в течении часа. Это позволяет сформировать

равномерный слой ZnO на поверхности подложки. Типичная толщина одного слоя по данным электронной микроскопии составляет 30-40 нм.

Синтез столбчатых наноструктур в этом случае производят путём химического осаждения из растворов. Например возможен следующий способ: в реакционный стакан помещается 1 мл этилендиамин в 200 мл дистиллированной воды. В дальнейшем при постоянном перемешивании по каплям к данному раствору добавляют 0,2 молярный водный раствор ацетата цинка (Zn(CH₃COOH)₂ до установления показателя рН 8,5. В данную смесь помещают образцы с нанесённым зародышевым слоем ZnO. После реакционный сосуд помещается в сушильный шкаф при температуре 90-100 °C на время порядка 2х часов. По окончании синтеза образцы аккуратно промываются дистиллированной водой и сушатся на воздухе. В качестве второго раствора для синтеза нередко используют 0.01M растворов нитрата цинка $Zn(NO_3)_2$ $6H_2O$ и гексаметилентетрамина (СН₂)₆N₄ в дистиллированной воде. Подложки в сосудах располагают вертикально, время и выдержка аналогичны первому варианту. После окончания роста образцы извлекаются, промываются дистиллированной водой и сушатся на воздухе.

Е.А. Михалевич, М.Г. Савицкая (ГрГУ имени Я.Купалы, Гродно) Науч.рук. **И.Л. Гаврилова**, ст. преподаватель

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ ТИПА «ПЛОСКАЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬНАЯ»

В последнее время наблюдается огромный рост в развитии широкополосных плоских антенн, в связи с ростом спроса на недорогие системы связи. Данные антенны широко используются в системах связи, на самолетах и ракетах. Антенны технологичны, легко устанавливаются и не требуют наличия обтекания. Такие антенны могут применяться как самостоятельные антенны, а также в составе антенных решёток.

Плоская логарифмическая спиральная антенна относится к классу антенн бегущей волны и является сверхширокополосной антенной. Следовательно, можно сделать вывод, что входное сопротивление, диаграмма направленности(ДН) и коэффициент направленного действия(КНД)- главные свойства антенны - изменяются в заданных пределах в очень широкой полосе частот.

Строение данной антенны основано на принципе электродинамического подобия. Плоская спиральная антенна выполнена в виде двухпро-